(Int.Cl. 经日本分類

H 01 j

日本国特許庁

①特許出顧公告

昭46-20944

⑩特 許 報 尕

昭和46年(1971)6月12日 (4)公告

発明の数 1

(全2頁)

99 A 12

国電子放出装置

題 昭43-3401 2047

23出 頤 昭43(1968)1月20日

700兔 明 者 高橋正

仙台市角五郎丁48

动出 頤 人 松下電器產業株式会社 門真市大字門真1006

代 理 人 弁理士 中尾敏男

図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例における電子放出装 第つ上面図、第2回はそのAーA。線に沿り断面図、 第3回は動作を説明するための要部拡大図である。 発明の詳細な説明

本院門は電熱子放出現象を用いずトンネル効果 と二次電子放出を利用した新原理の電子放出装置 に関するものである。

以下、その構造、動作原理を説明する。

は基板1上に形成された酸化鋁(SnO2)等の二 次電子放出物質で、両端の電極とり出し部2 a 、 2bと、その間にせまい間隔をへだてて設けられ た帯状部2cからなる。

いま、電感とり出し部2a.2bを直流電源に 25 で大きな放出電流を得ることができる。 接続して2 b 側が正になる歴性に直流電圧を印加 すると、帯状の電子放出物質2 c の相対向する断 面の端点に大きな電界が形成され、この大きな電 界により、固体中の電子がトンオル効果により外 部へ放出される確率が高くなる。

一方この電界は相対向する電子放出物質の方を 向いているので第3図に示すようにトンオル効果 により放出された電子 e γ はこの電界により加速 され相対向する二次電子放出物質2 cを衝撃する。 したがつて衝撃された二次電子放出物質によつて35 二次電子増倍が行われ、衝撃された物質内に増倍 二次電子をつくる。この2次電子esのうちには、 散乱角変によつては再度箇体外へ放出される場合

が充分起り得るわけである。本発明はこのように して放出された電子を基板1と垂直な方向に引き 出して利用しようとする ものである。

このようにして電極一端2 a あるいは2 b から 5 流入した電子が二次電子増倍作用を伴つて次々と 帯状の電子放出物質2 c を移動し、単体のトンネ 本 ル電子よりも増倍された電子が放出されることに

ところで相となり合う二次電子放出物質2cの 10 相となり合う端面が単なる平行平板では工作精度 の関係でその間隔をあまり小さくできないので、 印加電圧を大きくしないと端面に 力きな電界が生 じずトンポル効果が起りにくいが、本院明では二 次電子放出物質の一方の対向語に売贈の曲率半径。 15 の小さい実部を設けたため印加電圧を大きくしな くても突部Pの先端には集中的に高い電界が生じ トンネル効果が起りやすく結局放出される電子の 数を増加させることが可能になる。

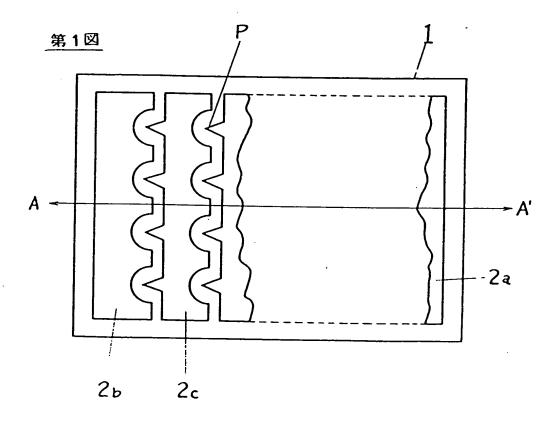
一大手のように本発明によればオンネル効果はよ 第1回、第2回において、1はガラス基板、2 20 つてとり出した電子を二次電子増倍することによ りさらに相となり合う二次電子放出物質の相向面 の一方に充端の曲率半径の小さい実部を設けたた めその先端に集中的に高い電界が生じトンネル現 象による電子放出が起りやすくなり低い印加電圧

特許請求の範囲

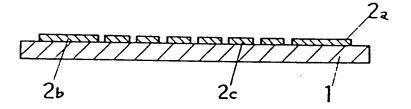
1 直流電源に接続され電源とり出し部を構成す る2つの2次電子放出物質、上記2つの2次電子。 放出物質間に設けられた少くとも1つの2次電子 30 放出物質を有し、上記2次電子放出物質の相対向 する端面の負電圧が印加されている側に先端の曲 率半径の小さい突部を設けたことを特成とする電 子放出装置。

引用文献

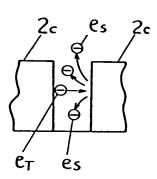
公 昭44-26125



第2区



第3図



[46-20944]

(column 1, line 20 through column 2, line 8)

Referring to Figs. 1 and 2, the device comprises a glass substrate 1, a layer 2 of a secondary electron emitting substance such as tin oxide (SnO₂) formed on the substrate 1 and divided into a pair of electrodes 2a and 2b disposed at opposite ends and a number of narrow winding strips 2c arranged between the electrodes, any two adjacent members of the layer being separated by a narrow winding gap.

When the electrodes 2a and 2b are connected to a DC source and a voltage is applied to them, a large electric field is formed at a point on a side of each strip 2c of the electron emitting substance facing an adjacent strip so that electrons in the solid substance may be highly probably emitted to the outside due to the large electric field.

Since the electric field is directed to the opposite side the adjacent strip as shown in Fig. 3, electrons \mathbf{e}_T emitted by the tunnel effect is accelerated by the electric field and eventually collide with the adjacent strip 2c of the secondary electron emitting substance. Then, the secondary electron emitting substance hit by electrons by turn emits electrons on a multiplied scale. Some of the secondary electrons \mathbf{e}_S produced by the second strip may be emitted again out of the solid substance depending on the scattering angle. It is the basic concept of the present invention to draw the emitted electrons along a direction perpendicular to

the substrate 1 to make use of the former.

With the above described arrangement, electrons entering any of the strips from either the electrode 2a or the electrode 2b moves to adjacent strips 2c of the electron emitting substance, giving rise to the phenomenon of multiplying secondary electrons.